

Chang's Series Seminar in Tokyo

チャンズシリーズセミナー in 東京



ハンズオン 2017年7月8日(土) 13時~17時
チャンズリキッドとチャンズブロックを用いたシタリング
ステインテクニックについて

1day セミナー 2017年7月9日(日) 9時~17時
オーラルスキャン、CAD/CAM 設計、シタリングまでの
プロセスと審美補綴についての講演

会場 東京都台東区上野 3-7-3 5F
ハンズオン 2017年7月8日(土) 13時~17時
セミナー 2017年7月9日(日) 9時~17時

お申込受付開始日 2017年5月1日
受講費 ハンズオン ¥40,000 [材料代込]、聴講 ¥10,000
セミナー ¥15,000 [昼食付]

お申込みは、右のQRコードを読み取り、フォームに必要
事項をご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。
2、3営業日以内にご連絡させていただきます。



インストラクター
Chang Hwan Kim チャンハン キム
(A member of Art Oral Korea)
1985年 Gwangju Health University 卒業
1999年 Korean Dental Technicians
Competition 大賞受賞
2003年 生体機能的補綴システムについて
共著出版
2007年 Esthetic Harmony 出版
2009年 Passion & Esthetics 出版
現在 ChangHwan Kim
Dental Art Center 運営